ナノテクノロジープラットホーム微細構造解析プラットホーム H27 年度 第 1 回地域セミナー

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 林 繁信

日時: 平成27年7月10日(金)13:40~16:30

会場: 秋葉原 UDX Conference 6F (東京都千代田区外神田 4-14-1)

https://unit.aist.go.jp/rima/ja/event/index.html

参加費: 無料

本プラットホーム事業の公開装置のうちの3つについて概要と測定事例、また、公開装置の利用方法などを紹介します。

プログラム

15:00-15:30 レーザー過渡吸収分光装置 松崎 弘幸(分析計測標準研究部門)

15:30-15:50 利用方法説明 松林 信行(分析計測標準研究部門)

15:50-16:30 相談など

お問い合わせ・参加申し込み:

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 分析計測標準研究部門

ANCF 事務局: ancf-info-ml@a03.aist.go.ip

(当日の参加申し込みも可能です)

申込方法: E-mail で(件名:H27 年度第 1 回地域セミナー参加申込)、①参加者名、②所属機関、③役職、④電話番号、⑤E-mail アドレスを ANCF 事務局宛てお送り下さい。受付完了メールを事務局より差し上げます。

また、セミナーでは質問しにくいことを個別に講師に質問するなどの簡単な相談をご希望の場合は、⑥相談希望(講師名)と明記ください。(各講師先着1件まで。講師の都合によりお受けできない場合もございます。)

申込締切: 平成27年7月8日(水)